PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-308123

(43)Date of publication of application: 30.10.1992

(51)Int.CI.

B65G 49/00 H01L 21/68 // H01L 21/02

(21)Application number: 03-071648

04.04.1991

(71)Applicant : EBARA CORP

(72)Inventor: KONDO FUMIO

SHINOZUKA SHUHEI

ONO KOJI IKEDA YUKIO

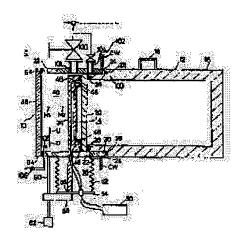
(54) OPERATING METHOD AND OPERATING DEVICE FOR CARRIER BOX

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To make a connection chamber and a coupling chamber completely clean by removing polluted grains stuck to the portion of a carrier box located in the connection chamber, and exhausting mainly from the vicinity of a coupling section when the connection chamber is vacuumed to the same pressure as the internal pressure of the carrier box.

CONSTITUTION: The first vacuum suction pipe 101 constituting the air in a connection chamber 40 is provided near a coupling section 100, the second vacuum suction pipe 102 is provided near an edge section 22 at the tip area of the coupling section 100, and a vacuum source area is connected to the clean atmospheric pressure side via valves 103, 104 respectively. A carrier box 12 is coupled with the connection chamber 40, the valve 103 is opened, the connection chamber 40 is connected to the proper vacuum source, then the air in the connection chamber 40 is discharged from the first vacuum suction port 101



together with polluted grains. The coupling section 100 where the polluted grains are most liable to be accumulated is effectively cleaned, and the polluted grains are further removed when the air is exhausted from the valve 104 of the second vacuum suction port 102.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-308123

(43)公開日 平成4年(1992)10月30日

(51) Int.Cl. ⁸		識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示簡所
B65G	49/00	В	2105-3F		•	
H01L	21/68	Α	8418-4M			
// H01L	21/02	D	8518-4M			

審査請求 未請求 請求項の数6(全 8 頁)

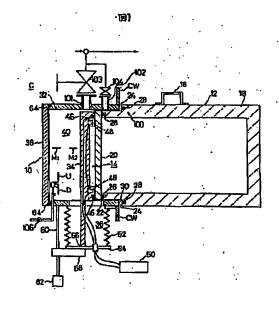
(21)出願番号	特期平3-71648	(71) 出願人 000000239
		株式会社荏原製作所
(22)出願日	平成3年(1991)4月4日	東京都大田区羽田旭町11番1号
		(72)発明者 近藤 文雄
		神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2番1号 株
		式会社准原総合研究所內
		(72)発明者 篠塚 修平
		神奈川県藤沢市本藤沢4丁目2番1号 株
	1	式会社在原総合研究所内
		(72) 発明者 小野 耕司
		神奈川県藤沢市本藤沢 4丁目2番1号 株
		式会社荏原総合研究所内
		(74)代理人 弁理士 商橋 敏忠 (外1名)
		7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 キヤリヤポツクスの操作方法及び操作装置

(57)【要約】

[目的] 閉閉自在な第1の扉を有するキャリヤボックスを、同様に開閉自在な第2の扉を有する接続室の接装部に気密的に嵌装し、これらの扉を開閉してウエハ等の内容物をキャリヤボックスから前記接続室を介してクリーンルームに取出し或いはクリーンルームからキャリヤボックスに収納する方法或いは装置において、キャリヤボックスを接続室に依装して排気するとき、より完全に汚染粒子を除去・排出する。

[構成] 接続室を真空引きするに当り、汚染粒子が溜り易い低装部近傍から排気する。或いは依装部からも排気するようにして、必要に応じて不活性ガスにより汚染粒子を流動させて排気する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 開閉自在な第1の扉を有するキャリヤボ ックスを、同様に開閉自在な第2の扉を有する接続室の 依装部に気密的に依装し、これらの扉を開閉してウエハ 等の内容物をキャリヤボックスから前記接続室を介して クリーンルームへ出し入れするキャリヤポックスの操作 方法において、前記キャリヤポックスを接続室に保装す る工程と、前記キャリヤポックスの接続室に位置する部 分に付着している汚染粒子を除去すると共に前記キャリ ヤボックスの内圧と同圧にするために前記接統室に真空 10 引きする工程とを含み、前配真空引きする工程に厳して 接続室内の空気を主として前記依装部近傍から排気する ことを特徴とするキャリヤボックスの操作方法。

【請求項2】 開閉自在な第1の扉を有するキャリヤボ ックスを、同様に開閉自在な第2の扉を有する接続室の 嵌装部に気密的に嵌装し、これらの扉を開閉してウエハ 等の内容物をキャリヤボックスから前記接統室を介して クリーンルームへ出し入れするキャリヤポックスの操作 方法において、前記キャリヤボックスを接続室に依装す 分に付着している汚染粒子を除去すると共に前配キャリ ヤボックスの内圧と同圧にするために前記接続室に真空 引きする工程とを含み、前記真空引きする工程に際し て、接続室内の空気を主として前記嵌装部近傍から排気 すると共に、前記依装部からも排気することを特徴とす るキャリヤボックスの操作方法。

【請求項3】 開閉自在な第1の扉を有するキャリヤボ ックスを、同様に開閉自在な第2の扉を有する接続室の 依装部に気密的に依装し、これらの扉を開閉してウエハ 等の内容物をキャリヤボックスから前記接続室を介して 30 クリーンルームへ出し入れするキャリヤボックスの操作 方法において、前記キャリヤボックスを接続室に保装す る工程と、前配キャリヤポックスの接続室に位置する部 分に付着している汚染粒子を除去すると共に前記キャリ ヤポックスの内圧と同圧にするために前記接続室に真空 引きする工程とを含み、前記真空引きする工程に際し て、前配接続室内に不活性ガスを供給し汚染粒子を流動 させて排気することを特徴とするキャリヤボックスの操 作方法。

【請求項4】 内容物を出し入れするための開閉自在な 40 第1の扉を有し且つ酸第1の扉が設けられている部分が **嵌装部となっているキャリヤポックスと、阴閉自在な第** 2の扉を介してクリーンルームと連通し且つ前記キャリ ヤボックスの依装部が外部から着脱自在に装着される様 に構成された接続室とを含み、前配接続室には、前配キ ャリヤボックスの接続室に位置する部分に付着している 汚染粒子を除去し且つその内圧を前記キャリヤポックス の内圧と同圧にするための真空吸引口が設けられ、該吸 引口は前配キャリヤボックスの依装部近傍に配置されて いることを特徴とするキャリヤボックスの操作装置。

【請求項5】 内容物を出し入れするための開閉自在な 第1の扉を有し且つ酸第1の扉が設けられている部分が 依装部となっているキャリヤポックスと、開閉自在な第 2の扉を介してクリーンルームと連通し且つ前記キャリ ヤボックスの依装部が外部から着脱自在に装着される様 に構成された接続歯とを含み、前記接続歯には、前記キ ャリヤボックスの接続室に位置する部分に付着している 汚染粒子を除去し且つその内圧を前記キャリヤポックス の内圧と同圧にするための第1の真空吸引口が設けら れ、該吸引口は前配キャリヤボックスの嵌装部近傍に配 置されていると共に、前配依装部には第2の真空吸引口 が設けられていることを特徴とするキャリヤボックスの 操作装置。

【請求項6】 内容物を出し入れするための開閉自在な 第1の扉を有し且つ披第1の扉が設けられている部分が **嵌装部となっているキャリヤポックスと、閉閉自在な第** 2の扉を介してクリーンルームと連通し且つ前記キャリ ヤボックスの依装部が外部から若脱自在に装着される様 に構成された接続室とを含み、前記接続室には、前記キ る工程と、前記キャリヤボックスの接続室に位置する部 20 ャリヤボックスの接続室に位置する部分に付着している 汚染粒子を除去し且つその内圧を前記キャリヤボックス の内圧と同圧にするための第1の真空吸引口が設けら れ、徴吸引口は前配キャリヤポックスの嵌装部近傍に配 置されていると共に、前記嵌装部には第2の真空吸引口 が設けられており、前記接続室には不活性ガス供給口が 設けられていることを特徴とするキャリヤボックスの操 作装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体製造等に際して ウエハを搬送するときに使用されるキャリヤポックスの 操作方法及びその操作装置に関し、さらに詳細にはウエ ハ等の内容物をキャリヤボックスへ収容し或いはそこか ら取り出すための操作方法及び装置に関するものであ

[0002]

【従来の技術】周知の通り、半導体製造に際してはウエ ハへ塵が付着することを防止しなければならない。その ため従来のキャリヤボックスにおいては、内部にクリー ンエア又は不活性ガスを封入していた。

【0003】これに対して、近年、内部を真空状態にす る(所謂「真空引き」をする)ことが出来るキャリヤボ ックスが開発された。このタイプの新しいキャリヤポッ クスによれば、ウエハをキャリヤポックスへ収容して搬 送する場合に所謂「真空引き」が行われ、内部が真空状 態になるのである。

【0004】一方、クリーンルーム等においてウエハを キャリヤボックスから取り出す際には、キャリヤボック ス内部が真空状態であれば内外圧の差によりキャリヤボ 50 ックスが閉鎖したままとなってしまうので、キャリヤボ

ックス内部を大気圧と連通させる必要がある。換言すれ ば、所謂「真空破壊」をする必要がある。

【0005】そのため、従来のキャリヤポックスには内 部を真空源及び/又は大気と連通するためのパルプが取 り付けられていた。

【0006】しかし、従来のキャリヤポックスにおいて はパルプを必要不可欠としていたが、パルプは重量があ るためキャリヤポックス自体が重くなってしまう、とい う問題がある。

【0007】また、キャリヤポックスに内容物 (ウエ 10 ハ)を収容する際には前記パルプを真空源に接続し、搬 送する際には該パルプを真空源から切り離す必要があ る。そのため、実際の使用にあたってパルブの接続、切 り離し作業を行わなければならず、非常に煩雑である。

【0008】そこで、本出願人は、キャリヤポックス本 体にパルプを有する必要が無く且つキャリヤポックス内 の真空引き及び真空破壊を行える様なキャリヤボックス 内容物の収容取出方法及び装置を、特願平2-3128 25号で提案した。

【0009】上記装置は、図2に示されているように構 20 成され、また図3にプロックで示すような制御装置を備 えている。この装置の作用について、図4、5を参照し て説明する。

【0010】先ず、図示しないエアカーテンを貫通し て、キャリヤボックス12を収容取出装置10の受入口 部14に依装する(ステップS1)。この依装が完了し たか否かは、図3に示す依装検出センサ72により検出 される。

【0011】 依装が正確に行われたならば (ステップS 1がYes)、モータ62を駆動してアーム34を第1 30 の扉20に接触せしめ、DC電源50から電磁石48、 48へ電流を流して第1の原20をアーム34に吸着せ しめる(ステップS2)。そして、パルプ切換手段76 によりパルプ44を真空源側へ接続し(ステップS 3)、接続室40が所定の真空圧となるまで所謂真空引 きを行う(ステップS4)。ステップS4において、接 統室40が所定の真空圧となったか否かは、接続室圧力 センサ74 (図3) により計測すれば良い。

【0012】なお、ステップS2をステップS4の後に 実施することも可能である。

【0013】接続室40が所定の真空圧となれば (ステ ップS4がYe8)、キャリヤポックス12の内部と接 続室40との間には圧力差が無くなり、第1の距20は 開放可能となる。その状態で再びモータ62を駆動し て、アーム34を矢印M1方向に移動或いは後退し、そ して矢印D方向へ移動或いは下降せしめ(ステップS 5) 、下部室36内に収容する。ここで第1の扉20は アーム34と吸着しているので、第1の扉20も下部室 36内に収容されることになる。

【0014】この段階では、接続室40及びキャリヤボ 50 【0021】キャリヤボックス12内を真空引きせず

ックス12の内部が共に真空状態となっており、第2の **犀38の外側(クリーンルームC内)との間に圧力差が** 存在している。そのため、第2の原38の開放が困難で ある。従って、該圧力差を無くするため、バルブ切換手 段76(図3)によりパルプ44をクリーンな大気圧側 へ接続し(ステップS6)、接続室40が所定の圧力 (大気圧)となるまで真空破壊を行う (ステップS 7) - ステップS7において、接続室40が所定の圧力 となったか否かも、接続室圧力センサ74(図3)によ り計測する。

【0015】圧力差が無くなったならば、第2の扉間閉 手段78により第2の扉38を開放し (ステップS 8)、その開口を介して図示しない手段によりウエハの 取出し或いは収容を行う(ステップS9)。

【0016】キャリヤポックス12を収容取出装置10 の受入口部14から依装解除する旗様については、図2 及び図5のフローチャートを参照して、説明する。

【0017】ウエハの取出し或いは収容が完了したなら ば(ステップS10がYes)、第2の扉開閉手段78 (図3)により第2の扉38を閉鎖する (ステップS1 1)。ここで、ウエハの取出し或いは収容が完了したキ ャリヤポックス12内に汚染物質が混入することを防止 するため、餃キャリヤポックスを真空引きする必要があ る。従って、パルプ切換手段76(図3)によりパルプ 44を真空源側へ接続し(ステップS12)、接続室4 0及びキャリヤボックス12の内部が所定の真空圧とな るまで真空引きを行う (ステップS13)。 ステップS 13において、所定の真空圧となったか否かは接続室圧 カセンサ74により計測する。

【0018】次にモータ62を駆動して、下部室36内 に収容されている第1の扉20及びアーム34を矢印U 方向に移動或いは上昇する。そして第1の扉20がキャ リヤボックス12の本体部18の緑部22に接触するま で、第1の扉20及びアーム34を矢印M2方向へ移動 或いは前進せしめる(ステップS14)。

【0019】この段階でシール26により接続室40と キャリヤボックス12内部とは気密状態で隔離されてい る。そしてパルプ44を大気側へ切り換え (ステップS 15)、接続室40を大気圧にすれば (ステップS16 40 がYesの状態)、差圧により第1の扉20は閉鎖状態

- 【0020】次にDC電源から電磁石48、48への電 流供給を停止して、第1の扉20とアーム34とを離隔 せしめ、モータ62を駆励してアーム34を矢印M1方 向へ後退せしめる(ステップS17)。この状態で、キ ャリヤボックス12と収容取出装置10の受入口部14 との間には機構的な接続関係は存在しないので、キャリ ヤポックス12の依装状態を解除する(ステップS1

5

に、Na 等の不活性ガスで充填する場合には、上記のス テップS12、S13、S15、S16が不必要であ る。その代わりに、図示しない止具により、第1の扉2 0をキャリヤポックス12の縁部22に当接した状態で 保持しておく必要がある。

【0022】本出願人によって提案されたキャリヤボッ クス内容物の収容取出方法は、キャリヤボックス自体に バルブを設ける必要がないので、キャリヤボックスの軽 量化が達成され、真空引き操作が容易であり、ウエハ等 の内容物の収容、取出し作業の労力が軽減される、等の 10 効果が得られる。

[0023]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記の方法或 いは装置にも改良すべき点が見出される。すなわちキャ リヤボックス12は筒状になった部分に嵌装部Sとなっ て接続室40に装着されるが、依装部或いは装着部のゴ ミ等のパーティクルは、真空引きによる除去が困難であ る.

【0024】例えば図2に示されているように、接続管 42を真空源に接続して接続室40内の空気を排気する 20 と、接続室40内の汚染粒子は略々除去される。しか し、依装部S近傍の汚染粒子Mは、その質量による慣性 カで鎖線で示すように飛行して接続管42に吸引される ことなく、落下することがある。しかもこの様な汚染物 質は嵌装部Sの隙間に堆積する傾向があり、除去が一層 困難になっている。

【0025】これに対して隙間寸法を小さくすれば汚染 物質の堆積は減少するが、キャリヤポックス12を接続 室40へ依装するのが難しくなってしまう。 また、 依装 或いはその解除に際して、摩擦摺動により汚染物質が多 量に生じてしまうという問題も存在する。

【0026】本発明は上記した従来技術の問題点に鑑み て提案されたものであり、前述したようなキャリヤボッ クスを接続室に依装する部分に存在する汚染粒子を確実 に除去して、接続室は勿論のこと嵌装部も完全にクリー ンにすることのできるキャリヤボックスの操作方法及び 操作装置を提供することを目的としている。

[0027]

【課題を解決するための手段】本発明のキャリヤボック スの操作方法は、開閉自在な第1の扉を有するキャリヤ 40 ポックスを、同様に開閉自在な第2の扉を有する接続室 の嵌装部に気密的に嵌装し、これらの扉を開閉してウエ ハ等の内容物をキャリヤポックスから前配接続室を介し てクリーンルームへ出し入れするキャリヤボックスの操 作方法において、前記キャリヤポックスを接続室に依装 する工程と、前記キャリヤボックスの接続室に位置する 部分に付着している汚染粒子を除去すると共に前配キャ リヤポックスの内圧と同圧にするために前記接続室に真 空引きする工程とを含み、前配真空引きする工程に際し

ている.

【0028】ここで、本発明のキャリヤポックスの操作 方法では、前記真空引きする工程に際して、接続室内の 空気を主として前記嵌装部近傍から排気すると共に、前 記嵌装部からも排気しても良い。

【0029】また、本発明のキャリヤポックスの操作方 法では、前記真空引きする工程に際して、前記接続室内 に不活性ガスを供給し汚染粒子を流動させて排気するこ とも出来る。

【0030】本発明のキャリヤボックスの操作装置は、 内容物を出し入れするための開閉自在な第1の扉を有し 且つ該第1の扉が設けられている部分が依装部となって いるキャリヤボックスと、開閉自在な第2の扉を介して クリーンルームと連通し且つ前配キャリヤポックスの依 装部が外部から常脱自在に装着される様に構成された接 統室とを含み、前配接統室には、前配キャリヤボックス の接続室に位置する部分に付着している汚染粒子を除去 し且つその内圧を前記キャリヤボックスの内圧と同圧に するための真空吸引口が設けられ、該吸引口は前配キャ リヤボックスの依装部近傍に配置されている。

【0031】ここで、本発明のキャリヤボックスの操作 装置においては、前記接続室には、前記キャリヤボック スの接続室に位置する部分に付着している汚染粒子を除 去し且つその内圧を前記キャリヤボックスの内圧と同圧 にするための第1の真空吸引口が設けられ、酸吸引口は 前記キャリヤボックスの依装部近傍に配置されていると 共に、前記嵌装部には第2の真空吸引口が設けても良 45

【0032】また、本発明のキャリヤボックスの操作装 置においては、前記接続室には、前記キャリヤボックス の接続室に位置する部分に付着している汚染粒子を除去 し且つその内圧を前記キャリヤポックスの内圧と同圧に するための第1の真空吸引口が設けられ、骸吸引口は前 記キャリヤボックスの嵌装部近傍に配置されていると共 に、前記嵌装部には第2の真空吸引口が設けられてお り、前記接航室には不活性ガス供給口を設けても良い。 [0033]

【作用】上記した様な構成を有する本発明によれば、キ ャリヤポックスを接続室の嵌装部に装着して、接続室内 の空気を汚染粒子と共に第1の真空吸引口から吸引する に際して、政第1の真空吸引口は嵌装部近傍に設けられ ているので、依装部近傍の粒子を略々完全に吸引除去す ることが出来る。

【0034】また、依装部に第2の真空吸引口を設けれ ば、接続室を真空引きするに際しては誤第2の真空吸引 口からも排気が行われ、依装部の汚染粒子を第2の真空 吸引口から直接吸引除去することが出来る。そして接続 室に大気を導入する際に第1の真空吸引口或いは第2の 真空吸引口のいずれかを使用すれば真空破壊が行われ て接続室内の空気を主として前記嵌装部近傍から排気し 50 る。これにより、キャリヤボックスを接続室から外すこ

7

とが出来る。

【0035】さらに、不活性ガス供給口を設ければ、接続室を真空にする時、すなわち接続室内圧をキャリヤボックス内圧と同圧にする時に、不活性ガスを供給することが出来る。これにより不活性ガスが接続室内で流動し、汚染粒子が浮遊する。浮遊した汚染粒子は、第1の真空吸引口或いは第2の真空吸引口から空気と共に外部へ排出される。汚染粒子の除去が終了したら、残留した不活性ガスを排出し、接続室とキャリヤボックスの圧力差を第1の扉を開くことのできる差圧にする。その後、第1の扉を開く。以下前述したような手順でキャリヤボックスから内容物を取出し或いは収容する。

[0036]

【実施例】以下、図1を参照して、本発明の実施例について説明する。図示の実施例によるキャリヤボックス12、接続室40等の概略は、図2に示されている装置と略同じである。

【0037】図1において、全体を符号10で示す収容取出装置には、全体を符号12で示すキャリヤボックスが依装されており、この収容取出装置10はクリーンル20一ム壁部CWに設けられている。図示されていないが、装置10の受入口部14(キャリヤボックス12が依装されている空間)はエアカーテンで覆われており、座等の汚染物質の侵入を遮断している。

【0038】キャリヤボックス12は、取手16を有する本体部18と、蓋として機能する原(第1の原)20とを含み、本体部18の収容取出装置10側は、接続室40に装着するための嵌装部100となっている。すなわち嵌装部は本体部6より総径された部分で構成され、段部24が形成されている。そして、緑部22及び段部3024にはそれぞれシール部材26、28が設けられている。なお、シール部材26は第1の原20のキャリヤボックス本体部18側(図1中右側)の面に設けても良く、シール部材28は収容取出装置10の緑部30(段部24に対向する緑部)に設けても良い。

【0039】収容取出装置10は、装置本体32と、アーム34と、第1図においてアーム34の下方にある下部室36と、遊として機能する扉(第2の扉)38と、装置本体32の内部空間である接続室40とから概略構成されている。

【0040】接続室40内の空気を構成するための第1の真空吸引管101は、依装部100に近接して設けられ、その開口は上述の第1の真空吸引口を構成している。依装部100の先端或いは縁部22近傍には、更に第2の真空吸引管102が設けられ、該吸引管102の開口は上述の第2の真空吸引口を構成している。そしてこれらの吸引管101、102は、それぞれパルブ103、104を介して真空源或いはクリーンな大気圧倒へ選択的に接続されるようになっている。また接続室40には、不活性ガス例えば空第ガスの供給口105が開口

している。

【0041】アーム34にはシール部材46が設けられていると共に、電磁石48、48が埋設されている。そして、この電磁石48、48はDC電源50から電流を供給されている。

【0042】アーム34下方の下部室36は、例えばダイヤフラムの様な可撓性部材52及び底板54から構成されている。ここで、可撓性部材52は交換可能な底様にて装置本体32に固定されている。また、底板54に10はアーム34が密接(符号56)により固定されている。

【0043】 底板54は伝達部材58、伝達ロッド60を介して、アーム駆動手段である駆動用モータ62に接続されている。伝達部材58及び伝達ロッド60は、駆動用モータ62の回転を変換しつつアーム34へ伝達するためのものである。その構造は周知技術をそのまま転用できるので、図示及び説明を省略する。

【0044】装置本体32と第2の原38との境界部分にはシール部材64が設けられており、さらに第2の原38を開閉するための図示しない機構が設けられている。

【0045】前述の装置は、手動的でも操作できるが自動運転も可能である。自動運転にするときは制御装置が必要であるが、それは図3に示されているように構成することができる。例えばキャリヤボックスが正しく接着された否かを検出する依装検出センサと、接続室内の圧力を検出するセンサの検出信号をCPUに入力し、このCPUからの信号に基づいて、扉20、38、アーム34、DC電源、各種のパルプ103、104を制御するように実施することができる。しかしこれらの制御法は当業者には明らかであるので説明は省略する。

【0046】次に上記実施例の作用を説明する。キャリヤボックス12を接続室40に接装する。接装しても、キャリヤボックスの第1の扉20の外表面及び接装部100の表面は汚染されているし、またキャリヤボックス12の内圧は通常は真空に近いので第1の扉は直ちに防くことはできない。そこで、パルブ103を期にし、図示しない適当な真空源に接続する。そうすると接続室40内の空気は第1の真空吸引口101から排気される。このとき汚染粒子も同時に排出される。

【0047】ところで、本実施例によると第1の真空吸引口101が候装部100近傍に散けられているので、一番汚染粒子が堆積しやすい依装部100が効果的に洗浄される。また低装部100には第2の真空吸引口102が散けられているので、パルブ104を開にして、この吸引口102からも排気すると、依装部100近傍に存在する汚染粒子は更に除去されて、洗浄がより完全に行われる。

選択的に接続されるようになっている。また接続室40 【0048】上述のようにして、第1の真空吸引口10 には、不活性ガス例えば空素ガスの供給口105が閉口 50 1と第2の真空吸引口102から同様に或いはいずれか

一方から排気しても、接続室40及びキャリヤボックス の第1の扉の表面及び依装部100をクリーンにすると はできる。しかしながら汚染粒子を効率的に除去するた めには、粒子を浮動させて吸引口101、102に送る のか好適である。そのため、パルブ106を開いて不活 性ガスをガス供給口105から接続室40の所要箇所へ 向けて噴射する。汚染粒子の除去が終ったらパルプ10 6を閉め、接続室40の内圧が所定圧になるまで排気す る。

【0049】接続室内はクリーンになり、また接続室の 10 内圧とキャリヤボックス12の内圧は略等しくなってい るので、キャリヤボックスの第1の原20を開くことが できる。以下、図2~5で説明した態様でウエハをキャ リヤボックスから取り出し、或いはキャリアポックスへ 収容する。

【0050】キャリヤボックス12は次の手順によって 接続室40から外す。まず、接続室40の第2の扉38 を閉めて、接続室とキャリヤボックス12の圧部を真空 にする。このときは第1の真空吸引口101と第2の真 空吸引口102とから排気するようにすると、排気時間 20 ちな粒子も完全に浮遊排出することができる。 を短縮できる。所定圧に減圧したら、第1の扉20を前 述と逆の手順によって閉じ、キャリヤポックス12内を 密閉する。接続室は減圧されているので、このままでは キャリヤポックスは取出すことができない。そこで接続 室40に大気或いはクリーンな空気、空素ガス等を適宜 供給して、大気圧とする。そしてキャリヤボックスを外 す.

【0051】以上のように本実施例によると第1の真空 吸引口と、第2の真空吸引口と、更に不活性ガス供給口 とが設けられているので、これらを適宜組合せて使用 30 し、より短時間に、よりクリーンにしてキャリヤポック ス内にウエハを収容すること或いはキャリヤポックスか ら取出すことができる。

【0052】本発明は、図示の実施例に限らず種々の変 形態様で実施できる。例えば第1の真空吸引口はキャリ ヤボックスの底装部近傍に1個設けるだけでも、所期の 目的を達成することができる。またその位置も任意で接 統室の下方に設けることもできる。接続室を真空にする 時間が長くなっても、格別に支障がないときは、キャリ ヤポックスの依装部に第2の真空吸引口を散けるだけ 40 で、目的は達成することもできる。このように実施する ときは、排気速度が遅く汚染粒子が充分に流動しないこ ともあるので、不括性ガスを供給して流動することが望 ましい。

【0053】さらには、本発明は第1の真空吸引口、第 2の真空吸引口及び不活性ガス供給口を適宜組合せて実 施することもできる。しかしながら、図面の実施例で は、これらの吸引口或いは供給口全てが設けられた例の みが示されているなお、本明柳樹においては主として半 導体製造に際して使用された場合について説明されてい るが、本発明はそれに限定されるものではなく、種々の

10

[0054]

【発明の効果】本発明の効果を以下に列挙する。

分野において適用可能である旨を付記する。

【0055】(1) キャリヤボックスを接続室に恢装 して真空引きするとき、依装部近傍から排気するので、 汚染粒子が溜り易い依装部を清浄化できる。

【0056】(2) 接続室を真空にするとき嵌装部第 2 の真空吸引口を設ければ、そこからも排気するので、 依装部近傍の汚染粒子はより完全に除去される。

【0057】(3) 接続室の汚染粒子を除去するに当 り不活性ガスを供給し、粒子を積極的に流動させて除去 することが可能である。その結果、沈治或いは沈降しが

【0058】(4) 汚染粒子がより効果的に除去され るので、半導体製造設備における製品の歩留りが向上す

【0059】(5) キャリヤボックスにはパルプなど の付属品を必要としないので、キャリヤボックスの軽量 化が達成できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の1実施例を示す正面断面図。

【図2】本発明の先行技術の例を示す断面図。

【図3】図2に示す装置の制御プロック図。

【図4】図2に示す装置の作動を示すフローチャート 図.

【図5】図2に示す装置の他の作動を示すフローチャー 卜図。

【符号の説明】

12・・・キャリヤポックス

20・・・第1の扉

38・・・第2の扉

40・・・接続室

100・・・ 族装部

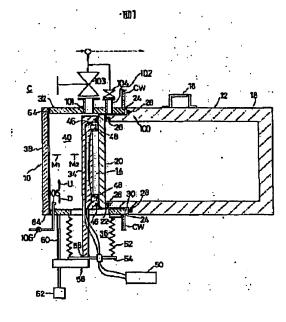
101・・・第1の真空吸引口

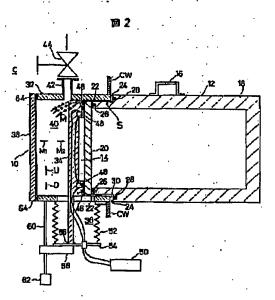
102・・・第2の真空吸引口

105・・・不括性ガス

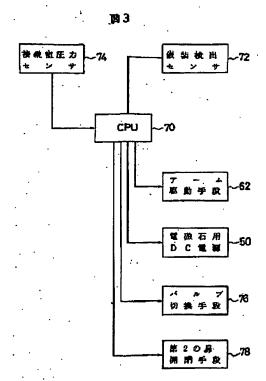








[図3]



フロントページの続き

(72)発明者 池田 幸雄 東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原製作所内